⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平4-74728 ⑫ 公 開 特 許·公 報(A)

⑤Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)3月10日

C 03 B 19/01 G 02 B 6/12

М

6971-4G 7036-2K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

石英系光導波路の製造方法および装置 60発明の名称

> ②特 頭 平2-182800

願 平2(1990)7月12日 @出

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社 ⑫発 明 者 伊 藤 真 Ť 横浜製作所内

②発 明 111 晴 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社 横浜製作所内

雄 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内 住友電気工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜 4 丁目 5 番33号

①出願人 **個代 理** 弁理士 谷 義 一

金

1. 発明の名称

@発

明 者

石英系光導波路の製造方法および装置

2. 特許請求の範囲

(1)酸水素火炎パーナにガラス原料を投入 して台成されたガラス微粒子を、基板に直接堆積 させた後、この堆積膜を高温で透明ガラス化する ことにより、前記基板上に石英ガラス脛を台成す る石英系光導波路の製造方法において、

前記ガラス微粒子を堆積させる基板を前記録 水素パーナより上方に配置するとともに前記基板 の堆積面を下方に向けて配置し、

前記酸水業パーナは、パーナの噴出の流れ方 向が鉛直方向に対して 0 * ~8 5 * の範囲の角度 になるように配置することを特徴とする石英系光 導波路の製造方法。

(2) 藝板上のガラス微粒子堆積膜を高温で 透明ガラス化して前記基板上に石英ガラス膜を合 成する石英系光導波路の製造方法に用いる装置で あって、ガラス原料を投入して合成されたガラス 微粒子を基板の堆積面に順射する酸水素火炎パー ナと、前記基板を支持するシード標とを有してな り、前記ガラス微粒子を基板に直接堆積させる石 英系光導波路の製造装置において、

前記ガラス微粒子を堆積させる基板が前記酸 水業パーナより上方に配置されるとともに前記基 板の堆積面が下方に向けて配置され、

前記酸水素パーナが、パーナの順出の流れ方 向が鉛直方向に対して0°~85°の範囲の角度 になるように配置されていることを特徴とする石 英系光導波路の製造装置。

特開平4-74728 (2)

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、平面導波路型の光部品の一つである石英系光導波路の製造方法および装置に関する ものである。

[従来の技術]

周知のように、石英ガラス基板やシリコン基板の上に形成可能な石英系光導波路は、石英系光ファイバとの整合性が良いことから実用的な導波形光配品の実現手段として期待されている。

第 5 図は、石英系光導波路の従来の製造方法 を説明するための工程図である。この石英系光導 波路の製造方法を図面を参照して工程順に説明す ると、

(a) SiCl。を主成分とするガラス形成原料ガスの火炎加水分解反応により、基板1上にバッファ用ガラス数粒子層2a、コア用ガラス微粒子層3aを順次堆積する。

(b) 次に、両ガラス微粒子層 2 a 、 3 a を

酸水変炎とともに基板表面に吹き付けられ、基板 1上にガラス微粒子層が堆積される。この時、基板 板1に付着しなかった余刻のガラス微粒子は、排 ガスとともに排気管11を経て排出されることに なる。トーチ10と基板1はトーチ移動装置 は基板移動装置(図示せず)により相対運動せし められており、これによって腰面内に一様ながし められており、これによって腰面内に一様なが ラス形成原料ガス中の屈折率抑制用ドーパント (GeCl、ヤTiCl、)の濃度を変化させることにより、パッファ層を区別して形成す ることができる。

第5回、第6回にて説明した従来の製造方法で得られた石英系光導波路は、0.1 d B / c m程度以下の低伝搬損失を有し、生産性や耐候性も高く、実用性に使れている。

[発明が解決しようとする課題]

前記従来の石英系光導波路の製造装置では、

基板 1 とともに 電気炉中で加熱透明化して、パッウェ層 2 b、コア層 3 bとからなる石英系光導波 腰を形成する。

(c) 続いて、コア 層 3 b の不要部分を反応性イオンエッチング法により除去して、リッジ状のコア 路 3 c を形成する。

(d) 最後に、コア路 3 cを視うようにパッファ 層と同等の 屈折率値を有する クラッド 層 ガラス 層 4 の堆積には、再度、火炎加水分解反応を利用するか、または、SiO。板をターゲットとするスパッタ法を利用する等の方法が用いて行う。

第6回は、第5回の製造工程で重要な役割を果たすガラス微粒子層の堆積方法をさらに辞しく 説明する図である。図中、符号1は基板、10はガラス微粒子合成トーチ、10aは酸水素炎、11は排気管である。ガラス微粒子合成トーチ10に送り込まれたSiCl、等のガラス形成原料ガスは、〇2ガス、H2ガスにより構成される酸水素炎10a内で火炎加水分解反応を受け、ガラス微粒子は

酸水素パーナ 1 0 を鉛直下方向に向けて基板 1 にガラス 機粒子を 堆積させていた。この場合、 基板 1 の堆積面 1 a が上方に向いているため、 排気管 1 1 が設けられていても、 反応容器内に存在する不純物および堆積せずに反応容器内に存遊して必あるカラス機粒子が、 基板 1 の表面に落下、 付着することがある。これは、ガラス膜の欠陥の原因となり、 伝送損失を劣化させることとなる。

[課題を解決するための手段]

本発明では、前記課題を解決するために、基板を酸水業パーナ上方に配置するとともに基板の堆積面を下方に向けて配置する。この構成を採用することによって、反応容器内に存在する可能性を物体が基板の表面に落下し、付着する可能性を防止することができる。この場合、酸水素パーナの流れが鉛直線に対して成す角度が、0°~85°の間であるように配置されることが必要である。

特別平4-74728(3)

基板表面に付着地積させるガラス微粒子は、パーナ火炎により十分加熱されることによって粒子同士が化学的に結合しているため、上方に浮遊することがなく、それゆえ、地積面を下方に向けても落下等の恐れに全くない。なお、基板に真空吸着法により固定してもよく、金属製の止め具で固定してもよい。

第1図に本発明の基本的構成を示す。図中、符号21はシード棒、22は反応容器であり、23は回転テーブルであり、28は排気管である。 基板24を回転テーブル23の下方に固定し、さらに下方に配置した酸水素パーナ26により形成される斜め上方に吸出する酸水素火炎27によりガラス微粒子を合成し、基板24の下面24aにガラス微粒子吸25を付着させ、堆積させる。

[作用]

ガラス微粒子の堆積工程において、ガラス微粒子の堆積効率は、70~90%であり、付着されなかった粒子は、排気管28より吸引されるが、

26の順出の流れが鈴直線に対して成す角度が、 0°~85°の間、換音すれば、酸水素パーナの 流れと共板24との成す角度が90°~5°の間 であるように配置されることが必要である。

{寒旆例]

第1回において、パーナ26にSiC1。 300 c c / 分を投入し、酸水製火炎により加水分解させ、機粒子を生成させ、基板24に付着、地積させた。基板24はシリコン製で、直径12.7 c m のものを用い、直径1mの回転テーブル23の外間に20枚並べた。基板の固定は真空吸着法を用いた。回転テーブル23の回転数は1ェpmで、3時間、煤付けを行った。

その結果、基板24の堆積両24aに付着した余分の煤は全くなく、基板24上に欠陥のないガラス薄膜が得られた。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明によれば、ガラ

完全に取り除くことは困難である。そのため余分の媒が反応容器内に容遊し、また、反応容器の内 数に付着する。このような反応容器内の容遊煤や、 内壁に付着している煤は、前記したようにパーナ 火炎により十分加熱されることによって粒子同士 が化学的に結合しているため、反応容器の下方に 落下する可能性が高い。したがって、従来のよう に、基板をその堆積面を上方に向けて配置してい る場合、排気管の吸引があるにもかかわらず、堆 積面上に余分の煤が落下することは十分に考えられる。

ス微粒子を堆積させる 基板を破水雲パーナの上方に基板の堆積面を下方に向けて配置させる ことにより、 基板上にガラス 微粒子を堆積させている 問に 余分の 爆が落下、 付着することがなくなり、 基板上に ガラス 欠陥の少ない ガラス 腺を 得る ことが可能となり、 低損失な 光導波路の作製に返用するに有効である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の石英系光導波路の製造力法に好遇な製造装置の概略構成団、

第2図および第3図はそれぞれ本発明において基板をその単程前を下に向けて固定する構造例 を示す概略構成図、

第4図は本発明における酸水素パーナの基板 に対する配置角度を説明するための概念図、

第5図は従来の石英系光導波路の製造工程図、 第6図は従来の石英系光導波路の製造装置の 概略構成図である。

2 1 ・・・シード格、

特別平4-74728 (4)

22・・・反応容器、

23・・・回転テーブル、

2 4 · · · 基板、

2 4 a・・・ 基板の下面、

25・・・ガラス微粒子膜、

: 2 6 · · · 酸水素パーナ、

27・・・酸水素火炎、

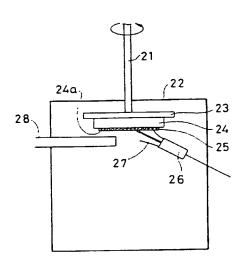
2 8 · · · 排気管、

29...金属あるいはセラミックス製の止め

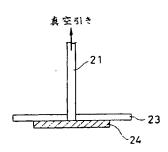
具。

特 許 出 願 人 住友電気工業株式会社

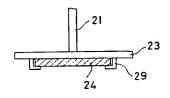
代理人弁理士 谷 發一



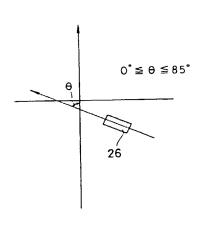
第1図



第 2 図

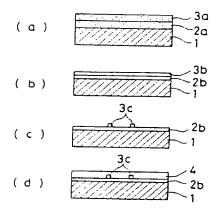


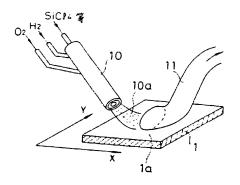
第 4 図



第 3 図

特閒平4-74728(5)





第 5 図

第 6 図

· · · ·